W2105-01

# PHOTOSENSITIVE ELASTIC COMPOSITION

Patent number:

JP54110287

**Publication date:** 

1979-08-29

Inventor:

SUTEIIBUN PUROSUKOU

Applicant:

DU PONT

Classification:

-international:

C08F279/02; C08L9/02; G03F7/033; C08F279/00:

C08L9/00; G03F7/033; (IPC1-7): C08F2/48;

C08F279/02; G03C1/10; G03F7/10

- european:

C08F279/02; C08L9/02; G03F7/033

Application number: JP19790006631 19790125 Priority number(s): US19780872082 19780125

Also published as:

US4177074 (A1)

GB2013216 (A) FR2415822 (A1)

DE2902412 (A1)

BE873670 (A)

Report a data error here

Abstract not available for JP54110287

Abstract of corresponding document: US4177074

Photosensitive, elastomeric compositions containing (1) a high molecular weight butadiene/acrylonitrile copolymer, (2) a low molecular weight butadiene polymer, (3) an ethylenically unsaturated monomer, and (4) a free-radical generating system have outstanding properties as photosensitive coatings for flexographic printing plates. When the combination of high and low molecular weight polymers contains at least about 2% by weight of carboxyl groups, the compositions are processable in aqueous or semiaqueous basic solutions.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

#### 19日本国特許庁(JP) **⑪特許出願公告**

#### ⑫特 許 公 報(B2) 昭58-33884

	識別記号	庁内整理番号	2949公告 昭和58年(1983) 7月22日
C 08 F 279/02 2/48 C 08 L 9/02 G 03 C 1/68		7167—4 J 7102—4 J 6681—4 J 7267—2 H	発明の数 1
G 03 F $7/02$		7124—2H	《全17頁》

1

## **匈光感受性弹性体状組成物**

@特 顧 昭54-6631

**22**出 昭54(1979) 1 月25日

窗公 開 昭54—110287

④昭54(1979) 8 月29日

優先権主張 1978年1月25日30米国(US)30 872082

**20**発 明 者 ステイーブン・プロスコウ ルミントン・ノースミンスター・ ブロードベントロード 122 番

\*⑪出 顋 人 イー・アイ・デュポン・ド・ネモ アース・アンド・コンパニー アメリカ合衆国デラウエア州ウイ 15 ルミントン・マーケツトストリー ト1007番

**1997代理。 人名 中理士山下白** 

#### 切特許請求の範囲

- 1 全組成物基準で
- (a) 20,000~75,000の数平均分子量、 10~50重量%のアクリロニトリル含量およ び1~15重量男のカルポキシル含量を有する 高分子量ブタジェン/アクリロニトリル共重合 25 体55~85重量%、
- (b) 750~10,000の数平均分子量、0~50 重量場のアクリロニトリル含量および0~15 重量%のカルボキシル含量を有する低分子量ブ タジエン重合体5~40重量吸(ただし重合体 30 (a)と重合体(b)との組合せで少くとも2重量%の カルポキシル基を含有するものとする)
- (c) 少くとも1個の末端エチレン基を有しそして 遊離ラジカル開始された連鎖生長付加重合によ および(b)と相容性である非気体状エチレン性飽 和化合物2~40重量%、および

(d) 不飽和化合物の重合を開始させる活性線照射 により活性化されうる有機照射感受性遊離ラジ カル生成系 0.0 0 1~10 重量 %を含有すると とを特徴とする、光感受性弾性体状組成物。

**2** . ..

- 5 2 高分子量共重合体(a)および低分子量重合体(b) が共に2~10%のカルポキシル含量を有してい る、前記第1項記載の光感受性弾性体状組成物。
- 3 高分子量共重合体(a)が60~75%の量で存 在しそして低分子量重合体(b)が10~35 %の量 アメリカ合衆国デラウエア州ウイ 10 で存在している、前記第1項記載の光感受性弾性 体状組成物。
  - 4 高分子量共重合体(a)が25,000~50,000 の分子量および15~40%のアクリロニトリル 含量を有している、前記第3項記載の光感受性弾 性体状組成物。
  - 5 高分子量共重合体(a)が2~10 Gのカルボキ シル含量を有している、前記第4項記載の光感受 性弹性体状組成物。
  - 6 低分子量重合体(b)が 1,000~5,000の分 20 子量および10~30%のアクリロニトリル含量 を有している、前記第3項記載の光感受性弾性体 状組成物。
    - 7 低分子量重合体(b)が2~10%のカルポキシ ル含量を有している、前記第6項記載の光感受性 弹性体状組成物。
    - 8 高分子量共重合体(a)が60~75%の量で存 在しそして25,000~50,000の分子量およ び15~40%のアクリロニトリル含量を有して おり、そして低分子量重合体(b)が10~35%の 量で存在しそして1,000~5,000の分子量お よび10~30%のアクリロニトリル含量を有し ている、前記第2項記載の光感受性弾性体状組成
- 9 高分子量共重合体(a)が25.000~50.000 り高分子重合体を形成できしかも前記重合体(a) 35 の分子量および15~40%のアクリロニトリル 含量を有しており、そして低分子量重合体(b)が 1,000~5,000の分子量および10~30%

のアクリロニトリル含量を有している、前記第3項記載の光感受性弾性体状組成物。

### 発明の詳細な説明

本発明は、高分子量ブタジエン/アクリロニトリル共重合体および低分子量ブタジエン重合体を包含する光感受性組成物、およびフレクソ印刷プレート中での光感受性エレメントとしてのそのような組成物の使用に関する。

ブタジェン/アクリロニトリル共重合体結合剤は以前から光感受性組成物中で使用されている。 米国特許第3,825,430号明細書には、光感受性有機物質の連続相、およびその連続相全体にわたつて均一に分布されている微細分割された弾性有機化合物例えばカルボキシル含有高分子量ブタジェン/アクリロニトリル共重合体の非連続相を含有する光感受性組成物が記載されている。不連続相は一般に全組成物の5~50重量%を占めている。

カナダ特許第614,181号明細書は、少くとも40重量%のブタジエンホモ重合体または共重 20合体(ブタジエン/アクリロニトリルおよびブタジエン/メタクリル酸共重合体を含めて)結合剤、少くとも10重量%の付加重合性エチレン性不飽和化合物および0,001~10重量%の重合開始剤からなる光重合性組成物を記載している。 25

英国特許第1.358.062号明細書はまた、少くとも40重量%のニトリルゴム(ブタジェン/アクリロニトリル共重合体を含む)、少くとも5重量%の付加重合性エチレン性不飽和化合物および0.1~10重量%の重合開始剤を含有する光重 30合性組成物を教示している。

英国特許第1.395.822号明細書は、少くとも40重量%の弾性体状モノビニルアレン(arene)/ジェンブロツク共重合体、少くとも5重量%のエチレン性不飽和エステルおよび0.1 35~10重量%の重合開始剤からなる光感受性組成物を教示している。場合により、この組成物は750~3.000の分子量を有する液体状ゴム例えばブタジェンとアクリロニトリルとの共重合体を50重量%まで40の量で含有しうる。

本発明は、全組成物基準で、

(1) 約20,000~約75,000の数平均分子量、 約10~約50重量第のアクリロニトリル含量 および1~約15重量%のカルボキシル含量を 有する高分子量ブタジエン/アクリロニトリル 共重合体約55~約85重量%、

- (2) 約750~約10,000の数平均分子量、0 ~約50重量第のアクリロニトリル含量および 0~約15重量第のカルボキシル含量を有する 低分子量ブタジエン重合体約5~約40重量%、
- (3) 少くとも1個の末端エチレン基を有し、遊離 ラジカル開始された連鎖生長付加重合により高 分子重合体を形成できそして前記重合体(1)およ び(2)と相容性の非ガス状エチレン性不飽和化合 物約2~約40重量%、および
- (4) 活性線照射により活性化されて不飽和化合物 の重合を開始させる有機照射感受性遊離ラジカ ル生成系約0.011~10重量%

を包含する、光感受性弾性体状組成物である。

本発明の光感受性弾性体状組成物はそれらが高 分子量ブタジェン/アクリロニトリル共重合体お よび低分子量ブタジェン重合体の混合物を結合剤 成分として含有しているという点で従来技術の同 様の光感受性弾性体状組成物とは異つている。そ のような組成物は容易に製造されそして光感受性 組成物の層を有する基材を包含する有用なエレメ ントに加工される。更に、本発明のエレメントを 活性線照射に像様露光させた場合には、露光部分 は不溶性となり、そして組成物の未露光部分をつ づいて溶媒除去した際に強靱な成形された弾性体 レリーフを生ずる。

更にこの高分子量および低分子量各共重合体の 組合せは少くとも2重量ののカルポキシル基を含 有していることにより、この光感受性組成物は、 光重合前には水性または半水性塩基性溶液に可溶 である。そのような光感受性エレメントは、露光 され、そして水性または水性/有機塩基性溶液で の洗浄により現像されて光画像を生成することが できる。かかる水性塩基性現像液の使用は、費用 がかかりしかも火災、健康および環境的危険を与 える有機容媒の使用をなくすることになる。

本発明は、比較的安価な物質から通常の方法に 比して顕著な労力節減を以つて均一印刷高さのフ レクソ印刷用プレートを製造するための光感受性 エレメントを提供するものである。得られたレリ ーフおよび印刷画像は共に、エレメントが円筒形 支持体上で像様露光された場合でさえも細部およ

び全体寸法の双方において原図透明画に対する忠 実度を示す。このレリーフは高い衝撃強度を有し ており、強靭でしかも摩擦抵抗性であり、そして 大なるインク相容性、すなわち広範囲のインク例 えば水をベースとしたインク、炭化水素系インク およびアルコールベースのインクについて良好な 相容性を有している。このレリーフの硬度および 現像の容易さは、成分および成分濃度を変えるこ とによつて容易に変化させることができる。

本発明の組成物における本質的成分の一つは、 約20,000~約75,000の範囲好ましくは約 25,000~約50,000の範囲の数平均分子量 を有する高分子量プタジエン/アクリロニトリル 共重合体である。これら重合体のアクリロニトリ ル含量は約10~約50重量%そして好ましくは 15 約15~約40重量%である。場合により、この 共重合体はまた、0~約15重量%のカルポキシ ル含量を有している。との共重合体がカルボキシ ル基を含有している場合には、そのカルポキシル 含量は好ましくは約1~約15%、そして最も好 20 ましくは約2~約10%の範囲である。この高分 子量共重合体は、全組成物基準で約55~約85 重量%、そして好ましくは約60~約75重量% 量で存在させるべきである。特にフレクソ印刷プ レート用の光感受性エレメントに充分な可撓性お 25 よび物理的一体性を与えるためには、少くとも約 55重量%の高分子量共重合体が必要である。

本発明の組成物における別の本質的成分は、約750~約10,000の範囲、そして好ましくは約1,000~約5,000範囲の数平均分子量を有30する低分子量ブタジエン重合体である。場合により、この重合体は0~約50重量第のアクリロニトリル含量を有している。重合体がアクリロニトリルを含有している場合には、このアクリロニトリル含量は好ましくは約10~約30%の範囲35である。場合により、この重合体はまた0~約15重量%のカルボキシル含量をも有している。この共重合体が、カルボキシル含有は好ましくは約1~約15%の範囲、そして最も好ましくは約1~約15%の範囲である。

本発明の光感受性組成物中における低分子量ブ タジェン重合体の存在は、組成物の混合および取 扱い、そして現像速度を改善する。この成分の存 在はまた、より軟質のそしてより可撓性の組成物を提供する。低分子量重合体は、全組成物基準で約5~約40重量%、そして好ましくは約10~約35重量%の量で存在させるべきである。

カルボキンル基は、重合過程へのカルボキシル合有ターモノマー例えばメタクリル酸またはカルボキシル合有基に変換可能なターモノマー例えばマレイン酸無水物またはメチルメタクリレートの添加によつて、高分子量共重合体または低分子量重合体中に包含させることができる。そのような重合体は、いくつかの源例えばピーエフ・グツドリツチ・ケミカル・コンパニーから「Hycar(ハイカー)」(登録商標)の商品名で市場的に入手可能である。

これら重合体のカルボキシル含量は、次式 カルボキシル第=EPHR×45 によつて、ゴム100部当りのカルボキシル基当 置(EPHR)にカルボキシル基の分子量(45) を乗ずることで計算される。

本発明の光感受性組成物の別の本質的成分は、 少くとも 1 個の末端エチレン性基を含有する非気 体状エチレン性不飽和化合物である。この化合物 は遊離ラジカル開始された連鎖生長付加重合によ り高分子重合体を形成しうるものであり、そして 高分子量および低分子量重合体と相容性であるべ きである。適当なエチレン性不飽和化合物の群と しては、アルコールの不飽和エステル、特化アル フアメチレンカルポン酸および置換アルフアメチ レンカルポン酸のそのようなエステル、更に特定 的にはアルキレンポリオールおよびポリアルキレ ンポリオールのそのようなエステル、そして最も 特別には、2~15個の炭素原子を含有するアル キレンポリオールまたは1~10個のエーテル結 合を含有するポリアルキレンエーテルポリオール またはグリコールから製造されたアルキレンポリ オールジおよびトリアクリレートおよびポリアル キレンポリオールジおよびトリアクリレートがあ げられる。

次に具体的化合物はこの群に属するその他の例である。エチレングリコールジアクリレート、ジェチレングリコールジアクリレート、グリセロールシアクリレート、グリセロールトリアクリレート、トリメチロールプロパントリアクリレート、エチレングリコールジメタクリレート、1.3-

プロパンジオールジメタクリレート、1,2,4. ープタントリオールトリメタクリレート、1,4 ーシクロヘキサンジオールジアクリレート、1, 4ーベンゼンジオールジメタクリレート、1.,2 ... ーベンゼンジメタノールジアクリレート、ペンタ エリスリトールトリアクリレート、ペンタエリス リトールテトラメタアクリレート、1,3-プロ パンジオールジアクリレート、 1,3ーペンタン ジオールジメタクリレート、 $p-\alpha$ ,  $\alpha-ジメチ$ ルベンジルフェニルアクリレート、第三級プチル アクリレート、N,N-ジェチルアミノエチルア クリレート、ジエチルアミノエチルメタクリレー ト、1,4ープタンジオールジアクリレート、ヘ キサメチレングリコールジアクリレート、デカメ チレングリコールジアクリレート、2,2ージメ チロールプロパンジアクリレート、トリプロピレ ングリコールジアクリレート、2,2-ジ(p-ヒドロキシフエニル)ープロパンジアクリレート、 2,2-ジ(p-ヒドロキシフエニル)ープロパ ージ ( p ーヒ ドロキシフエニル ) ープロパンジメ タクリレート、ポリオキシプロピルトリメチロー ルプロパントリアクリレ …ト(分子量462)、 1,4ープタンジオールジメタクリレート、ヘキ サメチレングリコールジメタクリレート、2,2, 4ートリメチルー1,3ーペンタンジオールジメ タクリレート、1ーフエニルエチレンー1,2一 ジメタクリレート、トリメチロールプロパントリ メタクリレート、トリエチレングリコールジアク レート、ポリオキシエチルトリメチロールプロパ ントリアクリレート、芳香族多価ヒドロキシ化合 物例えばビスフエノール、ノボラツクおよび例え ぱ米国特許第3,661,567号明細書に記載され エポキシポリエーテルのジアクリレートおよびジ メタクリレートエステル、分子量200~500 のポリエチレングリコールのピスアクリレートお よびメタクリレートその他。

その他の適当なエチレン性不飽和化合物群とし ては、米国特許第2.927.022号明細書に記載 の化合物例えば特に末端結合として存在する場合 における複数個の付加重合性エチレン結合を有す るもの、そして特に少くとも1個、そして好まし

くはほとんどのそのような結合が、炭素ー炭素二 重結合および炭素とヘテロ原子例えば窒素、酸素 および硫黄との二重結合を含めて炭素二重結合に 共役しているものがあげられる。エチレン性不飽 和基特にピニリデン基がエステルまたはアミド構 造に共役しているような物質が好ましい。そのよ うな化合物の具体例としては、不飽和アミド特に アルフアメチレンカルポン酸と、特にアルフアオ メガジアミンおよび酸素中断されたオメガジアミ 10 ンとの不飽和アミド、例えばメチレンピスアクリ ルアミド、メチレンビスメタクリルアミド、エチ レンピスーメタクリルアミド、1,6一ヘキサメ チレンビスアクリルアミド、ジェチレントリアミ ントリスメタクリルアミド、ピスくァーナタクリ 15 ルアミドプロポキシ)エタン、ベータメタクリル アミドエチルメタクリレート、 N---( ベーターヒ ドロキシエチル ) ーベータ(メタクリルアミド) エチルアクリレート、およびN, Nーピス(ベー タメタクリルオキシエチル)アクリルアミド、ビ ンジメタクリレート、ポリオキシエチルー2.2 20 ニルエステル例えばジビニルサクシネート、ジビ ニルアジベート、ジビニルフタレート、ジビニル テレフタレート、ジビニルベンゼンー1 ,3ージ スルホネートおよびジビニルブタン-1,4-ジ スルホネート、ジアリル(dially1)フマレー 25 トその他があげられる。

使用しうるその他のエチレン性不飽和化合物と、 しては、スチレンおよびその誘導体、1,4-ジ イソプロペニルベンゼン、1 3.5ートリイソ プロペニルベンゼン、イタコン酸無水物のヒドロ リレート、エチレングリコールアクリレートフタ 30 キシエチルアクリレートとの付加物(1:1)、 イタコン酸無水物の末端アミノ基含有液体状プタ ジェン/アクリロニトリル重合体との付加物、お よび米国特許第3,661,567号明細書に記載さ れたジエポキシポリエーテルのジアクリレートお ているようなその他同様の化合物から導かれたジ 35 よびジメタクリレートエステルとのイタコン酸無 水物の付加物、ポリブタジェンおよび末端および 懸垂ピニル基含有ブタジエン/アクリロニトリル 共重合体、および不飽和アルデヒド例えばソルブ アルデヒド(2,4ーヘキサンジエナール)があ 40 げられる。

> 水溶性であるかまたはカルボキシルまたはその 他のアルカリ反応性基を含有するエチレン性不飽 和化合物は、水性塩基性現像作用系が包含される 場合に特に適当である。更に米国特許第3,043,805

号および同第2,929,710号各明細書の重合性 エチレン性不飽和重合体および同様の物質を単独 かまたは他の物質と混合して使用することができ る。例えば米国特許第3,380,831号明細書に 記載のようなエチレンオキサイドとポリヒドロキ シ化合物の付加物のアクリルおよびメタクリルエ ステルもまた有用である。米国特許第3,418,295 号および同第3,448,089号明細書に開示され た光交叉結合性重合体もまた使用しうる。

添加される不飽和化合物の量は、全組成物基準 で約2~約40重量%の範囲であるべきである。 最適結果を得るための特定量は使用される特定の 重合体に応じて変化する。この不飽和化合物の量 は約5~約25%の範囲であるのが好ましい。

このエチレン性不飽和化合物は好ましくは、常 圧で約100℃以上の沸点を有している。最も好 ましいエチレン性不飽和化合物はトリエチレング リコールジアクリレート、トリエチレングリコー ルジメタクリレート、ヘキサメチレングリコール ジメタクリレートおよびヘキサメチレングリコー 20 ルジアクリレートである。

本発明の光感受性組成物は薄層例えば約250 ミル ( 0.6 3 5 cm ) 以下の層の形態の場合には本 質上活性線照射を散乱しない。本質的に透明な混 合物すなわち照射非散乱性混合物であることを確 25 実ならしめるためには、ブタジェン共重合体およ び重合体成分は、使用される割合においてエチレ ン性不飽和化合物と相容性であるべきであり、そ して好ましくはこれに可溶性であるべきである。

「相容性」なる語は、2種またはそれ以上の成 30 分が有意量の活性線照射を散乱せしめることなく 相互に分散状態に留まる能力を意味している。相 容性は往々にして成分の相対的比率により限定さ れ、そして非相容性は光感受性組成物中のくもり (haze)の形成により証明される。印刷レリー 35 フの製造における露光の前または露光の間には、 そうした組成物からの若干のわずかなくもりは耐 容される。しかしながら、細部が所望される場合 には、くもりは完全に除去されているべきである。 従つて、使用されるエチレン性不飽和化合物また 40 はその他の成分の量は望ましくない光散乱または くもりを生成させないような濃度に限定される。

本発明の光感受性組成物のその他の本質的成分 は、有機の照射感受性遊離ラジカル生成系である。

実際的には、不飽和化合物の重合を開始させそし て過度に重合を停止させない有機照射感受性遊離 ラジカル生成系であればすべてを本発明の光重合 性組成物中に使用するととができる。本明細書に おける「有機」なる表現は炭素と酸素、水素、窒 素、硫黄およびハロゲンの1種またはそれ以上と を含有しているがしかし金属は含有しない化合物 を意味して使用されている。透明画は通常の活性 線照射源から由来する熱を透過させそして光感受 性組成物は通常結果的に高温となる条件下に製造 されるのであるから、好ましい遊離ラジカル生成 性化合物は85℃以下そしてより好ましくは185 ℃以下においては熱的に不活性である。それらは、 比較的短時間の露光において吸収される照射量の 影響下の組成物中で所望の重合または交叉結合を 開始させるに必要な程度に組成物中に分散可能で あるべきである。これらの開始剤は溶媒不含の光 感受性組成物の全重量基準で約0.001~約10 重量%、そして好ましくは約0.1~約5重量%の 量で有用である。

遊離ラジカル生成系は、約2,000~約8,000 Aの範囲の照射を吸収し、そして約2.500~約 8,000点、そして好ましくは約2,500~約 5,000点の範囲に少くとも約50の分子吸収係 数を有する活性線照射吸収パンドを有する少くと も 1 種の成分を有している。「活性線照射吸収パ ンド」なる表現は、不飽和物質の重合または交叉 結合を開始させるに必要な遊離ラジカルを生成さ せるに活性な照射パンドを意味している。

この遊離ラジカル生成系は、照射により活性化 された場合に直接遊離ラジカルを与える1種また はそれ以上の化合物を包含しうる。それはまた、 その一つが照射により活性化される増感剤により そうされた後で越離ラジカルを生成する複数個の 化合物を包含しうる。

、多数のそのような遊離ラジカル生成系を本発明 の実施にあたつて使用することができ、そしてそ れらとしては芳香族ケトン例えばベンゾフェノン、 ミヒラーのケトン、〔4,41-ピス(ジメチル アミノ)ベンゾフエノン)、4,41-ビス(ジ エチルアミノ)ベンゾフエノン、4ーアクリルオ キシー 4'ー ジメチルアミノベンゾフエノン、4 ーアクリルオキシー41ー ジエチルアミノベンゾ フエノン、4ーメトキシー41ー ジメチルアミノ

ベンゾフエノン、2ーエチルアントラキノン、フ エナンスレンキノン、2-第三級プチルアントラ キノン、1,2-ベンズアントラキノン、2,3 ーベンズアントラキノン、2,3ージクロロナフ トキノン、ベンジルジメチルアセタールおよび他 の芳香族ケトン、ベンゾイン、ベンゾインエーテ ル例えばベンゾインメチルエーテル、ベンゾイン エチルエーテル、ベンゾインイソプチルエーテル およびベンゾインフエニルエーテル、メチルベン ゾイン、エチルベンゾインおよびその他のベンゾ 10 イン、および2,4,5ートリアリールイミダゾー リル二量体例えば2-(o-クロロフエニル)-4,5ージフエニルイミダゾリル二畳体、2ー (o-クロロフエニル 4,5-ジ(m-メトキ シフエニル)イミダゾリル二量体、2-(o-フ 15 ルオロフエニル)ー4,5ージフエニルイミダゾ リル二量体、2-(o-メトキシフエニル)-4, 5 -ジフエニルイミダゾリル二量体、2-(p-メトキシフエニル ) - 4 , 5 - ジフエニルイミダ ル)-5-フェニルイミダゾリル二量体、2-(2,4-ジメトキシフェニル)-4.5-ジフ エニルイミダゾリル二量体、2-(p-メチルメ ルカプトフエニル ) ー 4 , 5 ージフエニルイミダゾ リル二量体、およびその他米国特許第 3,4 7 9,185 号、同第 3,7 8 4,5 5 7 号、英国特許第 9 9 7,3 9 6 号および同第1,047,569号各明細書に開示さ れているものがあげられる。

イミダゾリル二量体は遊離ラジカル生成性電子 ドナー例えば2ーメルカプトペンゾキサゾール、 ロイコクリスタルパイオレツトまたはトリス ( 4 ージエチルアミノー2ーメチルフエニル ) メタン と共に使用される。ミヒラーのケトンのような増 感剤を加えることができる。種々のエネルギート ランスファー染料例えばローズベンガルおよびエ 35 オジンYをも使用できる。適当な開始剤のその他 の例は、米国特許第2,760,863号明細書に開 示されている。遊離ラジカル生成系として好まし いものは、ベンゾインエーテル特にベンゾインイ ソプチルエーテルおよびベンジルジメチルアセタ ールである。

との光感受性組成物はまた、溶媒不含の全光感 受性組成物の重量基準で例えば 0.001%~2.0 %の少量の熱付加重合阻害剤を含有しうる。適当

な阻害剤としては、ヒドロキノンおよびアルキル およびアリール置換ヒドロキノン、2,6-ジ第 三級プチルー4ーメチルフエノール、pーメトキ シフエノール、第三級プチルピロカテコール、ピ ロガロール、ベータナフトール、2,6-ジ第三 級プチルーロークレゾール、フエノチアジン、ピ リジン、ニトロベンゼン、ジニトロベンゼンおよ び英国特許第1,453,681号明細書に記載のニ トロソ二量体阻害剤系があげられる。その他の有 用な阻害剤としては、pートルキノン、クロラル、 およびチアジン染料例えばチオニンブルーG (C.I.52015)およびトルイジンブルー (C·I·52040) があげられる。そのよう な組成物は阻害剤を除去することなしに光重合ま たは光交叉結合させることができる。好ましい阻 害剤は2,6-ジ第三級プチルー4ーメチルフエ ·ノールおよび p ーメトキシフエノールである。

本発明の光感受性エレメントおよびそれから製 ゾリル二量体、2,4-ジ(p-メトキシフエニ 20 造された印刷リレーフの酸素およびオゾン抵抗性 は、この光感受性組成物中に、適当量の相容性の 周知の抗酸化剤および/または抗オゾン化剤を混 入させることにより改善することができる。本発 明に有用な抗酸化剤成分としては、アルキル化フ 25 エノール、例えば 2,6-ジ第三級プチルー4-メチルフエノール、アルキル化ピスフエノール例 えば2,2-メチレンーピスー(4-メチルー6 一第三級ブチルフエノール)、1,3,5ートリ メチルー2,4,6ートリスー(3,5ージ第三 30 級ブチルー4ーヒドロキシベンジル)ベンゼン、 2-(4-ヒドロキシー3,5-ジ第三級プチル P=1/1) 4, 6-2/2-(n-1/2+n+1)-1,3,5-トリアジン、重合化トリメチルジ ヒドロキノンおよびジラウリルチオジプロピオネ ートがあげられる。

> 本発明に有用な抗オゾン化剤成分としては、微 晶質ワツクスおよびパラフインワツクス、ジブチ ルチオ尿素、1,1,3,3-テトラメチルー2 ーチオ「Antiozonant(アンチナント)AFD」 (ナフトン社の製品)、ノルボルネン例えば、ジ - 5 - ノルポルネンー 2 - メチルアジベート、ジ -5-ノルポルネン-2-メチルマレアート、ジ -5-ノルポルネン-2-メチルテレフタレート、 「Ozone Protector(オゾンプロテクター)

80」(ラインホールド・ケミカル社の製品)、Nーフェニルー2ーナフチルアミン、不飽和植物油例えば菜種油、亜麻仁油、サフラワー油、重合体および樹脂例えばエチレン/ビニルアセテート共重合体樹脂、塩素化ポリエチレン、クロロスル 5 ホン化ポリエチレン、塩素化エチレン/メタクリル酸共重合体、ポリウレタン、ポリペンタジェン、ポリプタジェン、フルフラール誘導樹脂、エチレン/プロピレン/ジェンゴム、ロジンのジェチレングリコールエステルおよび αーメチルスチレン/ビニルトルエン共重合体があげられる。形成された印刷レリーフのオゾン抵抗性はまた、それを使用前に高められた温度でやきなましすることによっても改善させることができる。

所望によりこの光感受性組成物にはまた、光感 15 受性物質の露光に使用される波長においては本質的に透明でしかも活性線照射を散乱させない非混和性の重合体状または非重合体状有機または無機充塡剤または補強剤、例えばポリスチレン、有機親和性シリカ、ベントナイト、シリカ、粉末ガラス、コロイドカーボンならびに種々のタイプの染料または顔料をも含有せしめうる。このような物質は、弾性体状組成物の所望の性質によって種々の量で使用される。充塡剤は弾性体の層の強度の改善、粘着(tack)の低下および更に着色剤と 25 して有用である。

所望により、この光感受性層はまた、結合剤の ガラス転移温度を低下させ、そして選択的現像を 容易ならしめるための相容性可塑剤をも含有しう る。可塑剤は、重合体結合剤と相容性の一般的可 塑剤のいずれかでありうる。一般的可塑剤の中に は、ジアルキルフタレート、アルキルホスフェー ト、ポリエチレングリコール、ポリエチレングリ コールエステルおよびポリエチレングリコールエ ーテルがある。

本発明の光感受性組成物は任意の適当な方法によって、4種の本質的成分すなわち、(1)高分子量ブタジェン/アクリロニトリル共重合体、(2)低分子量ブタジェン重合体、(3)相容性エチレン性不飽和化合物および(4)遊離ラジカル生成系を混合することにより製造することができる。例えば、流動可能な組成物は、任意の順序でそして所望により溶媒例えば塩素化炭化水素例えばクロロホルム、クロロベンゼン、トリクロロエチレンおよびクロ

ロトルエン、ケトン例えばメチルエチルケトン、ジェチルケトンおよびメチルイソブチルケトン、 芳香族炭化水素例えばベンゼン、トルエンおよびキシレンおよびテトラヒドロフランの助けをかりてそれらおよびその他の所望の添加物を混合することにより製造することができる。前記溶媒は希釈剤としてアセトン、低分子量アルコール例えばメチル、エチルおよびプロピルアルコール、およびエステル例えば酢酸メチル、酢酸エチルおよび酢酸プチルを含有することができる。この溶媒は後に混合物または押出成形層の加熱により除去することができる。

通常のミル処理、混合および溶液技術をこれら 組成物の製造に使用することができ、そしてその 特定の技術はそれぞれの成分の性質の違いにより 変動する。均質の本質的に照射非散乱性組成物を 任意所望の様式でシートに成形する。例えば、溶 媒成形、熱プレス成形、カレンダー処理または押 出成形は所望の厚さの層の製造のための適当な方 法である。

本発明の光感受性エレメントは、光感受性組成 物を高温において適当な成形(キヤステイング) ホイール、ベルトまたはプラテン上における層ま たは自己支持性層の形に溶媒成形するかまたは押 出し、カレンダー処理またはプレス処理すること により製造できる。との層またはシートを、適当 な永久的基材の表面に積層させることができる。 あるいはまた、所望により、適当な接着剤により それを固定させてもよいしまたは溶液を適当な基 材上に直接コーティングしてもよい。この光感受 性エレメントはその光感受性層の下にハレーショ ン防止作用物質を有していてもよい。例えば基材 にハレーション防止作用物質を含有させうるしま たはこれはその表面上にそのような物質の層また は基層を有していてもよい。このエレメントは、 米国特許第 2,76 0,863号、同第 2,79 1,50 4 号および同第3,024,180号各明細書記載の種 種の方法で製造することができる。光感受性層自 体は例えば染料または顔料がその光感受性組成物 中に含有されている場合または層が充分に厚い場 合には光吸収層として作用しうる。

光感受性層の厚さは、レリーフ画像に所望されている厚さの直接の関数であり、これは再生される主題およびレリーフの最終的使途に依存する。

例えば厚い軟質のレリーフはフレクソ印刷に有用であり、そして薄い硬質のレリーフは平面印刷 (プラノグラフイー)に有用である。一般に、重合性層の厚さは約250ミル以下であり、例えばそれは約0.5~約250ミル(0.00127~0.635cm)で変動し、そしてこの厚さ範囲内の層が大部分の印刷プレートに対して使用される。

本明細書に記載された光感受性組成物は種々の 基材(サプストレート)に適用することができる。 「基材」とは任意の天然または合成支持体、特に 10 可撓性または剛性フイルムまたはシートの形で存 在せしめうるものを意味している。適当な基材と しては金属例えばスチールおよびアルミニウムプ レート、シートおよび箔、セルロース紙、ファイ パーポードまたは種々のフイルム形成性合成樹脂 または高分子重合体例えば付加重合体そして特に 塩化ピニル、ピニルアセテート、スチレン、イソ プチレンおよびアクリロニトリルとのビニリデン クロリド共重合体、塩化ビニルホモ重合体、およ び塩化ビニルとビニルアセテート、スチレン、イ ソプチレンまたはアクリロニトリルとの共重合体、 線状縮合重合体例えばポリエステル例えばポリエ チレンテレフタレート、ポリアミド例えばポリヘ キサメチレンセバカミド、ポリイミド例えば米国 特許第3.179,634号明細書に開示されたフィ ルム、およびポリエステルアミド例えばポリヘキ サメチレンアジパミドアジペートその他。または これら物質の2種またはそれ以上のものの複合体 よりなるフィルムまたはプレートがあげられる。 充塡剤または補強剤、例えば種々の繊維(合成、 変性または天然のもの ) 例えばセルロース繊維例 えば綿、セルロースアセテート、ピスコースレー ョン、紙、ガラスウール、ナイロンおよびポリエ チレンテレフタレートをこの合成樹脂または重合 体ベース中に存在させることができる。これらの 補強されたベースは、積層形態で使用することが できる。その他の基材としては銅、アルミナプラ ストアルミニウム、配向ポリエステルフイルム、 アルミナプラスト配向ポリエステルフイルム、ポ リビニリデンクロリド被覆された配向ポリエステ 40 ルフイルム、ポリピニルアルコール被覆された紙、 交叉結合ポリエステル被覆された紙、ナイロン、 ガラス、重質紙例えば石版印刷用紙、ポリプロピ レンフイルム、シリコーンウエーフアーその他が

あげられる。米国特許第2.760,863号明細書 に開示された種々の係留層を使用して、基材と光 感受性層との間に強い接着を生ぜしめることがで きる。あるいはまた透明な基材の場合には、基材 5 を通しての活性線照射への前露光が有用でありう る。米国特許第3,036,913号明細書に開示さ れた接着性組成物もまた有効でありうる。

高度に反射性の基材が使用される場合には、透 明画の透明部分を通過する斜行光線は90°以外 の角度でベースの表面にあたり、そして反射後に それは非画像部分に重合を生ぜしめる。この不利 点は、その光感受性層が照射反射性基材上にある 場合には、関与する照射の35%以下しか反射し ないようにするに充分な程に活性線照射を吸収す る干渉基層により克服することができる。この反 射照射吸収性層または照射非散乱性層またはハレ ーション防止層は、基材および光不溶化像の両方 に接着性の樹脂または重合体の溶液または水性分 散液中に実質的に活性線照射を吸収する微細分割 された染料または顔料を分散させ、そしてそれを 基材上に被覆して係留層を形成させそしてこれを 乾燥させることにより製造することができる。適 当なハレーション防止作用顔料としては、カーボ ンプラツク、二酸化マンガン、染料例えばアシツ ドブルーブラツク(C・I・20470)、およ びアシツドマゼンタ〇(C.I.42685)が あげられる。染色した金属プレートもまた有用で

光感受性層と基材の間の中間のハレーション防止層は使用される場合には基材および光感受性層に充分な接着性を有していなくてはならず、そして照射吸収性物質と反応してはならない。照射吸収性染料または銀料に対して使用しうる適当な重合体または樹脂担体としては、ビニル化合物の重合体例えば塩化ビニルのホモ重合体および例えば塩化ビニルとビニルアセテート、ジエチルフマレートまたはエチルアクリレートとの共重合体があげられる。アクリル酸およびメタクリル酸の共重合体もまた使用しうる。

一般に光感受性組成物は固体である。それらは また、往々にして、その組成によつては表面がい くらか粘着性である。この後者の性質は、その組 成物が使用される基材にそれ自体接着しそして通 常それらを基材上に保持させるための接着剤の適

用を露光および現像段階の間および以後の不溶化 物質の印刷プレートとしての使用の間の両方にお いて、必要としないという点で有利なものである。 本発明のエレメントには、透明な可撓性カバーシ ート例えばポリスチレン、ポリエチレン、ポリプ ロピレン、ポリエチレンテレフタレートまたは他 の剝離性物質の薄いフイルムを、基材から遠い方 の光感受性層側に与えて保存および取扱いの間の 光感受性層への汚染または損傷を防止させること ができる。とのエレメントにはまた、薄く硬質で 可撓性の溶媒可溶性層、例えばポリアミドまたは エチレンとピニルアセテートとの共重合体、また は既知のタイプのモールド離型剤例えばある種の 市場的に入手可能なシリコーンの可撓性重合体フ イルムまたは層が設けられてもよく、とれは再使 15 用のためにその上に重ねた画像含有陰画または透 明画を保護しまたは光感受性表面との接着または 軸合せを改善することが所望されている場合に、 カパーシート(存在する場合)と光感受性層の上 側表面との間に挿入される。所望により、この光 20 感受性エレメントはまた基材の裏側表面に剝離性 保護層を備えた圧感受性接着性層を有していると とができる。剝離性保護層を除去するとこのエレ メントは永久基材例えば印刷ブロツクまたは金属 プレート上に加工することができるしあるいはさ 25 もなければ接着させることができる。

印刷レリーフは本発明によって例えば透明画す なわち活性線照射に対して本質的に透明でそして 実質的に均一な光学孾度の部分および活性線照射 に対して不透明でそして実質的に均一な光学濃度 30 の部分を有する画像含有透明画またはステンシル を通して、実質的付加重合または光交叉結合が行 われるまで前記のエレメントの光感受性層の選ば れた部分を活性線照射に露光させることによつて 製造することができる。付加重合または交叉結合 35 の間に、ブタジエン重合体/エチレン性不飽和化 合物からなる組成物は層の照射露光部分では層の 未露光部分には有意の重合または交叉結合を生ぜ しめることなしに不溶状態に変換される。層の未 露光部分は高分子量または低分子量ブタジエン重 40 合体に対する溶媒によつて除去される。透明画は セルロースアセテートフイルムおよび配向ポリエ ステルフイルムを含めて任意の適当な物質から構 成されるごとができる。

この光重合方法においては、すべての源からの そしてすべてのタイプの活性線照射を使用するこ とができる。この照射は点放射源から発生するも のでありうるしまたは平行光線または発散性ビー ムの形のものでありうる。画像含有透明画に比較 的近くの幅広い放射源を使用することによつて、 透明画の透明部分を通過する照射は発散性ビーム として入り、そしてすなわち透明画の透明部分の 下の光重合性層中に連続的に発散する領域を照射 する。これは光重合性層の基部においてその最大 幅を有しそしてレリーフの上側表面は透明部分の 寸法である(すなわち台形の)重合体レリーフを 生ずる。

一般に活性線照射により活性化可能な遊離ラジカル生成系は紫外部に最大感受性を示すのであるから、その放射源は好ましくは約2500Å~5000Åの間の範囲の波長を有する照射の有効量を与えるべきである。そのような適当な放射原としては、太陽光線の他には、カーボンアーク、水銀蒸気アーク、紫外線放射発生性紫光体を有する強光灯、アルゴングローランプ、電子フラッドランプがあげられる。電子加速装置および適当なマスクを通した電子ピーム源もまた使用することができる。これらの中で水銀蒸気ランプ、特に太陽燈または「ブランクライト」タイプのものおよび螢光太陽燈が最も適当である。

照射露光時間は照射の強度およびスペクトルエネルギー分布、組成物からのその距離および使用される組成物の性質および量によつて数分の1秒ないし数分間で変化させるととができる。通常光感受性組成物から約1.5~約60インチ(3.8~153cm)の距離の水銀蒸気アークまたは太陽燈が使用される。露光温度は特に臨界的ではない。しかしながらそれを大約常温またはそれよりわずかに高い温度すなわち約20~約35℃で操作することが好ましい。

露光の後に、像を適当な溶媒で洗うととにより 現像することができる。溶媒液体はブタジェン重 合体/エチレン性不飽和化合物組成物に対して良 好な溶媒作用または膨潤作用を有しており、そし て不溶化された像または基材物質、ハレーション 防止層および係留層に対しては未重合または未交 叉結合部分の除去に必要な時間の間中ほとんど作

'用を有していないものであるべきである。適当な 有機溶媒としては、2-プタノン、ペンゼン、ト ルエン、キシレン、トリクロロエタン、トリクロ ロエチレン、メチルクロロホルム、テトラクロロ エチレン、および溶媒混合物例えば好ましくはテ トラクロロエチレン/n-ブタノールがあげられ る。高分子量および低分子量プタジエン重合体の 一方または両方がカルボキシル基を含有している 場合には、適当な溶媒としては水性塩基(これに は水溶性有機溶媒を加えてもよい)があげられる。10 適当な特定の溶媒混合物としては、水酸化ナトリ ウム/イソプロピルアルコール/水、炭酸ナトリ ウム/水、炭酸ナトリウム/2ープトキシエタノ ル/水、硼酸ナトリウム/2ープトキシエタノー ル/水、硅酸ナトリウム/2ープトキシエタノー 15 ル/グリセロール/水、および炭酸ナトリウム/ 2-(2-プトキシエトキシ)エタノール/水が あげられる。選ばれる特定の溶媒組合せは、光感 受性組成物のカルボキシル含量および使用される 結合剤の性質および量に依存する。使用しうるそ 20 の他の水性溶媒組合せは米国特許第3.796,602 号明細書に記載されている。これら水性塩基/水 溶性有機溶媒組合せは、ある場合にはその低コス ト、不燃性および低毒性の故に好ましいものであ りうる。

溶媒現像は約25℃で実施しうるがしかし時に は最良の結果は溶媒が温時例えば30~60℃の 場合に得られる。現像時間は種々でありうるがし かし好ましくはこれは5~25分の範囲である。

レリーフが形成される現像段階においては、溶 30 媒はいずれかの便利な方法で例えば注入、含 で スプレーまたはローラー適用により適用することができる。刷毛塗りは組成物の未重合または未交 叉結合部分の除去を助ける。

あるいはまた、適用態様によつては、露光後の 35 現像はトーニング(トナー処理)、すなわち粘着 性未重合部分に選択的に接着する微細染料の散粉 により実施しうる。

本発明により製造された印刷レリーフはすべて の種類の印刷に使用することができる。しかし、 これらは、印刷部分および非印刷部分間に高さの 明白な差が要求される種類の印刷、そして特に例 えば変形可能な印刷表面への印刷のために弾性印刷部分が要求されるフレクソ印刷に対して最も適

用可能である。この種類のものとしては、インクがレリーフの凸部分により運ばれるもの例えば乾式オフセット印刷、通常の平版印刷(後者の方が印刷部分により大なる高さの差を要求する)、およびインクがレリーフの凹部分により選ばれるもの、例えばグラビアおよび凹版印刷例えば線および逆ハーフトーンがあげられる。このプレートはまた多色印刷に対してもまた有用である。

本発明の光感受性組成物はまた、エツチング、グラビア、平面印刷プレート、半導体ウエーフアーおよびシルクスクリーン印刷用スクリーン用のホトレジストの製造においてまたはステンシルとしてもまた有用である。この組成物は、印刷シリンダー例えばプラスチツクまたは金属シリンダー上にコーテイングすることができるしまたはその上に光感受性弾性体層として接着させることができる。

この光感受性組成物は前記の印刷に使用する他に、容易に不溶化する固体状付加重合性組成物が有用であるその他の目的、例えば装飾用プラツクを製造するかまたは装飾効果の生成、自動彫刻機械、鋳物用モールド、カツテイングおよびスタンプ染料用パターンの製造、ネームスタンプ、レリーフマツプ、ガスケツト、例えばフイルムベース上、ローラー上、タンク内側への迅速硬化性コーテイングとして、印刷およびマイクロエレクトロニクス回路の製造、カラーテレビジョンスクリーンを与える表面への螢光物質の固定、およびその他の可塑性または弾性物品の製造に対しても適当である。

次の実施例は本発明を説明するためのものである。すべての部および多は特に記載されていない 限りは重量基準であり、そしてすべての温度は摂 氏である。

光感受性組成物は一般に100~120℃でラ パーミル上で黄色光線下に成分を混合するととに より調製された。混合の順序は一般に次のとおり であつた。

- 40 (1) 高分子量共重合体結合剤、
  - (2) 低分子量ブタジェン重合体を含む他の不括性成分、
  - (3) エチレン性不飽和化合物および遊離ラジカル 生成系(これら成分は通常予備混合されている)。

ての光感受性エレメントは、100~120℃ および15,000~20,000 pis で、ブレート厚さの制御のために65ミル(0.165cm)の 金属シムを使用して、5ミル(0.0127cm)ピニリデンクロリド/塩化ピニル共重合体を下引き 5 した配向ポリエステルフイルム基材上に支持されたミル処理組成物をプレスすることにより製造された。プレートの製造に対しては「パサデナ(Pasadena)」プレスが使用された。ポリテトラフルオロエチレンカバーシートを露光の前に、101ミル(0.00254cm)厚さのポリプロピレンフイルムで置換した。

試料は、特に記載されていない限りは、それか ら2インチ(5.1㎝)に保たれている2個の15 **W**ランプ(G・E・F15T8-BL)を含有す るプラツクライト・イースターン(BLE)スペ クトロライン露光源型式XX15 (0.76アンペ ア)に、250㎜水銀圧のガラス真空フレーム (ヌアーク社製)中で露光させた。標準アンチハ レーション物質を露光の間試料の下側に置いた。 標準的陰画分離ターゲートを光感受性組成物に密 着させて透明画として使用した。露光後、ポリプ ロピレンカバーシートを除去しそして現像溶媒中 で豚毛プラシを使用して表面をおだやかに手で刷 毛がけすることによつて、像を現像させた。現像 25 時間は25~60℃の温度で一般に10~15分 であつた。現像後、プレートを55°で 風乾させ、 空気中で後露光させそしてその性質を評価した。 例 1

前記一般操作に従って、120℃でミル処理す 30 ることによって、次の光感受性組成物をプレンドした。

「ハイカー®1072-CG」 高分子量共重合体	2 7. 5 g	
「ハイカー <sup>®</sup> CTBNX (1300×9) 低分子量共重合体	1 7. 5 <i>9</i>	35
「ハイカー <sup>®</sup> VTBNX (1300×19) 低分子量共重合体および単量体	· 4.0 g	
ベンゾインブチルエーテル	1. 0 <i>9</i>	40

「ハイカー®1072-CG」(ビー・エフ・グリツドリツチ・ケミカル社製品)は高分子量 (平均ムーニー粘度=45、Mn~30,000) のカルボキシル化プタジェン/アクリロニトリル 共重合体(~27%アクリロニトリル含量、カルボキシル含量=0.075のEPHR値に基いて~3.38%)である。

「ハイカー®CTBNX」(1300×9) (ピー・エフ・グツドリツチ・ケミカル社製品) は懸垂および末端カルボキシル基(EPHR=0.072,3.24%カルボキシル含量)を含有する低分子量(Mn~3400)液体状プタジエン/アクリロニトリル共重合体(~18%アクリロニトリル含量)である。

「ハイカー®VTBNX(1300×19)」 (ビー・エフ・グツドリツチ・ケミカル社製品) は懸垂および末端ビニル基(EPHRビニル基含 量=0.07)を含有する低分子量(27℃におけ るブルツクフィールド粘度=490,000 cps、 Mn~3,000~4,000)の液体状プタジエン/ アクリロニトリル)である。

ミル処理した後、スラブを前記した一般操作に より110°/15,000 psiでプレートにプレ スした。このプレートを20分間線陰画を通して 照射に露光させ、そして露光させた像を、それを 室温で10分間、水/イソプロピルアルコール 〔3/1(v/v)]中の0.5 %水酸化ナトリウ ム溶液中で手作業で刷毛がけすることにより現像 した。透明画の透明部分に相当する10ミル (0.0254cm)のレリーフ像が得られた。~ 60℃で7~8分間更に現像すると、追加の現像 および28ミル(0.071㎝)レリーフ像の形成 を生じた。乾燥および後露光(1.5時間)の後の この透明な弾性あるプレートは、良好な軟質性、 弾性、および杠起レリーフ部分における優れた像 鮮明性を特徴としていた。それは画像のひび割れ を生ぜしめることなく180°の 角度にまげるこ とができた。

#### 例 2

(例1に同じ)

一般時操作に従つて100℃でミル処理することによつて、次の光感受性組成物をブレンドした。 「ハー®1072-CG」 27.5 g

前記の不飽和付加物は3.318のヒドロキシェ チルアクリレートと 3.198の微細粉末状イタコ ン酸無水物とを混合し、次いで窒素雰囲気中で 90℃に1.5時間加熱することにより製造された。 この粘櫚な液体状付加物をミル処理の前にベンゾ インイソプチルエーテルと混合した。

120°/15,000 psi でスラブからプレー\*

トをプレスしそしてそれらを通常の方法で20分 間、線陰画を通して照射に像様露光させた。各プ レートに対しては、最初に室温でそして最後には 表亅に記載の条件下に表亅に記載の現像溶液を使 用して手作業で刷毛がけすることにより露光画像 を現像させて表して記載のレリーフを得た。乾燥 および後露光(1,000時間)後、このプレート は例1のプレートに対して記載されているような 軟質性、弾性、画像鮮明性(シャープネス)およ 10 び可撓性を示した。

	表 !		レリーフ
試料	現 像 溶 液	現像条件	(ミル)
A	水/イソプロピルアルコール(1/1体積基準) 中 0.5 %水酸化ナトリウム	50° (10分)	. 3 0
В	2-(2-プトキシエトキシ)-エタノ <i>ール/</i> 水 (1/4重量基準)中 0.8 %炭酸ナトリウム	55° {10分)	3 4
C	2-(2-プトキズエトキキ)エタノール/水 (1/9重量基準)中 0.8 多炭酸ナトリウム	55° (10分)	26
D	1.0 %水性炭酸ナトリウム ( 4 0 0 ㎡中 1 滴の 「 I g a p a l 」 湿潤剤含有 )	55° (10分)	1 1

25

30

35

本例は水溶性エチレン性不飽和化合物の使用を 示す。一般操作に従つて次の光感受性組成物をミ ル処理することによりブレンドした。

前記の一般操作により、スラブからプレートを プレスし、そしてそれを20分間通常のようにし て照射に像様露光させた。この露光プレートの現 像性を 2-(2-プトキシエトキシ)エタノール/ 水(1/4)中の0.8%炭酸ナトリウム溶液中で 試験した。室温で10分間豚毛プラシでその表面 40 を手作業で刷毛がけした後でレリーフ画像(約5 ミル)が得られた。更に55℃で10分現像する と24ミルのレリーフ画像が得られた。乾燥およ び後露光させた後(1.0時間)、このプレートは

例1のプレートに対して記載された物理的性質を 有していた。

#### 例 4~6

一般操作に従つて、次のようにしてミル処理す ることによつて表』に記載のエチレン性不飽和化 合物を含有する光感受性組成物をブレンドした。

110°/20,000 psi でスラブからプレー トをプレス成形し、そしてそのプレートを6イン チ( 1 5.2 cm)の距離で 4 個の紫外線ランプ(シ ルバニアブラツクライト、非常に高出力のランプ、 型式FR-48T12-B1-VHO-180, 48W)のパンクからの照射に次の操作を使用し て露光させた。(1)プレートの背面を最初に基材を 通して6秒間空気中で(パツクフラツシュ)露光 させた。(2)プレートの上面をストウフアー (Stouffer) √2階段楔プロセス透明画を通

して真空中で 7 分間露光させた(この場合階段間の照射の透過度は  $\sqrt{2}$  のファクターだけ異つていた)。(3)通常の操作で現像および乾燥を行つた後、プレートの表面を空気中で  $10\sim15$  分間後露光させた。

プレートを55℃で10分間2-(2-ブトキシエトキシ)エタノール/水(1/9)中の0.8 %炭酸ナトリウム溶液中で手作業で刷毛がけする ことにより現像した。このプレートは透明画の \*11~12階段で像形成を示しそしてそれらは例 1のプレートと同様の物理的性質を有していた。 レリーフを1.0時間の後露光を使用して例1のプレートに対して記載のようにして照射に露光させたプレート上で測定した。これら例については硬度は段階(2)でプロセス透明画を使用しなかつた以外は前記のようにして露光されたプレート上で測定された。

#	П
奕	u

例	現像時間(分)	レリーフ(ミル)	ショアA硬度
4	「エポクリル®12」(1)	2 6	78-82
5	「ITA/エポクリル®12 」付加物 <sup>2)</sup>	2 5	68-72
6	HEA/ITA(1:1)	2.0	59-61

(注)(1)「エポクリル®12」はポリヒドロキシポリエーテルエポキシ樹脂の ジメタクリレートエステルであり、これはシエル・デベロツプメント・ カンパニーから市場的に入手可能である。

(2)との化合物は1 2.3 2部の「エポクリル® 1 2 」を 5.6 8のイタコン酸無水物(ITA)と窒素下に75°で 1.5 時間反応させることにより製造された。

それらを表□に要約されているようにして自動 処理機中で室温でテトラクロロエチレン/nープ 25 タノール溶液(3/1,v/v)中で現像した場 合、例4~6のプレートから匹敵しうる画像が得 られた。前記段階(2)での照射露光は8分であつた。

## 表 II

例	現像時間(分)	レリーフ(ミル)
4	6. 5	2 2
5	6. 5	2 3
6	8. 0	2 9

#### 例 7~13

一般操作に従つて、表 IV 記載のエチレン性不飽 和化合物を含有する次のような光感受性組成物を ミル処理することによつてブレンドした。

エチレン性不飽和化合物

13部

25 ベンゾインイソブチルエーテル 2部 スラブからプレートをプレスし、そしてこのプレートを例4~6 に記載のようにして照射に露光させた。プレートを2ー(2ーブトキシエトキシ)エタノール/水(1/9)中の0.8 %炭酸ナトリウム溶液中で55℃で15分間手作業で刷毛がけすることにより現像した。後露光時間は15分であつた。レリーフは例1のプレートに対して記載のようにして30分間照射に露光させ且つ10時間の後露光を伴なうプレートについて測定された。35 硬度は段階(2)でプロセス透明画を使用しないということの他はこれらの例に記載のようにして露光されたプレートに関して測定された。その結果は

うことの他はこれらの例に記載のようにして露光 されたプレートに関して測定された。その結果は 表 N に要約されている。現像されたプレートは、 例1のプレートと同様の物理的性質を有していた。

丧	IA

<b>6</b> 1	エチレン性不飽和化合物	レリーフ(ミル)	ショアA硬度
7	ポリオキシエチル化トリメチロールプロパ ントリアクリレート	2 2 0	5 1
8	ポリ ( エチレングリコール ) ジアクリレート	1 5.4	5 7
9	エチレングリコールアクリ レートフタレート	2 1.0	5 6
1 0	エチレングリコールアクリレート 6.5部+ 「ハイカー®VTBNX 」 (1300×19)6.5部	2 4.0	5 2 - 5 3
1 1	エチレングリコールアクリレートフタレート 6.5 部+ポリオキシエチル化トリメチロールプロパントリアクリレート 6.5 部	2 4.0	5 3
1 2	エチレングリコールアクリレートフタレート 6.5 部+ポリ (エチレングリコール)ジアクリレート 6.5 部	2 1.0	5 7
1 3	トリエチレングリコールジアクリレート	2 2.0	5 8
1 3 A <sup>(1)</sup>	トリエチレングリコールジアクリレート	1 8.0	•

# (注)(1) 12分の現像時間が使用された。

### 例 14~16

一般操作に従つて、表Vに記載の液体状低分子 量力ルポキシル化プタジエン/アクリロニトリル 25 ル/水(1/9)中の 0.8 %炭酸ナトリウム溶液 共重合体を含有する次の光感受性組成物をミル処 理することによりプレンドした。

~ハイカー®1072−CG」 (例1のとおり)	65部	
低分子量カルボキシル化ブタジエ ン/アクリロニトリル共重合体	20部	•
トリエチレングリコール ジアクリレート	13部	
ベンゾインイソプチルエーテル	2部	
スラブからプレートをプレスし、	そしてそのプ	

レートを例4~6に記載の照射に露光させて。プ レートを2-(2-ブトキシエトキシ)エタノー 中で55℃で12分間現像させた。後露光時間は 15分であつた。レリーフは例1のプレートに対 して記載の照射に30分間露光させ1.0時間の後 露光を使用したプレートについて測定された。硬 30 度は段階(2)でプロセス透明画を使用しなかつた他 はこれらの例に記載のようにして露光させたプレ ートについて測定された。結果は表Vに要約され ている。現像されたプレートは例1のプレートと 同様の物理的性質を有していた。

#### 表

<b>19</b> 71	ブタジエンーアクリロニトリル共重合体(1)	レリーフ(ミル)	ショアA硬度
1 4	「ハイカー®CTBN(1300×15)」	1 6	59~60
1 5	「ハイカー <sup>®</sup> CTBN(1300×8)」	1 7	5 9
16	$\lceil \wedge \langle 1 \rangle - \langle B \rangle \rangle = \lceil \langle 1 \rangle \rangle \rangle \rangle = \lceil \langle 1 \rangle \rangle \rangle \rangle \rangle$	1 7	56~57

(注)(1) 使用された「ハイカー®CTBN」重合体は例1 に記載の「ハイカー® CTBNX(1300×9)と類似の組成のものである。それらは次の 性質を有している。

1300×15:Mn~3600,~10%アクリロニトリル含量、

EPHR=0.051(2.30%カルポキシル含量)。

1 3 0 0 × 8 :Mn~3400,~18%アクリロニトリル含量、

0.055(2.48 %カルポキシル含量)。

4 9

1300×13:Mn~3400,28%アクリロニトリル含量、

EPHR=0.055(2.48%カルポキシル含量)。

#### 例 17

処理することによりプレンドした。

「ハイカー型1032」 高分子量共重合体	1369
「ハイカー®VTBNX」 (例1のとおり)	3 0 <i>9</i>

キサイド熱分解阻害剤源

ペンゾインイソプチルエーテル

トリエチレングリコール

「ハイカー®1032-45」(ビー・エフ・ グツドリツチ社製品)は高分子量(平均ムーニー 粘度=45, $\overline{M}$ n=29,000)ブタジェン/ア 25 クリロニトリル共重合体(~33%アクリロニト リル含量)である。

次のようにして、スラブから製造されたプレー トを照射に露光させた。

- (1) 各プレートを、1.0 分間基材を通して8個の 30 密な間隔に置いた20ワツトのウエスチングス ハウス太陽燈(FS-20)の列から 2インチ (5.1cm)の距離で露光させた(パツクフラツ シュ)。とれは重合フロアを形成させ、そして 光重合性層の残余を光調整させる働きをした。
- (2) 各プレートの上面を真空フレーム中で真空下 に通常の √2 階段楔プロセス透明画および 15 個の網点をもつターゲットを通して 8.0 分間露 光させた。使用されたランプの列は8個のラン プが使用された他は例4~6 に記載のものであ 40

露光されたプレートをテトラクロロエチレン/ n-ブタノール(3/1)の溶媒混合物中で、市 版の処理機(「サイレル®プレートプロセサー」

型式 142-1824、 デユポン社製 ) 中で 14分 一般操作に従つて、次の光感受性組成物をミル 10 間現像した。現像後、プレートを空気循環オーブ ン中で10分間45℃で乾燥させ、更に25℃で 24時間乾燥させ、そして最後に前記の第2露光 に対して使用されたランプ列を使用して空気中で 10分間後露光させた。レリーフ24ミル、ショ 15 アA硬度 64。

#### 例 18

一般操作に従つて、60℃でミル処理すること によつて次の光感受性組成物のブレンドした。

48

ベンゾインイソプチルエーテル

スラブから 製造されたプレートを例17に記載 のようにして照射に露光させそして現像させた。 レリーフ28.5ミル、ショアA硬度70。

例 19

本例はニトリル基を含有しない低分子量ブタジ エン重合体の使用を説明する。次の光感受性組成 物を一般操作に従つてミル処理することによつて 80℃でブレンドした。

35

32

「ハイカー®CTB(2000×162)」 (ビー・エフ・グツドリツチ・ケミカル社製品) は、カルポキシル基末端(EPHR=0.0 4 5 , 2.0 3 男カルポキシル含量)を有する低分子量 (Mn~4,000)液体状プタジエン重合体(0 %アクリロニトリル)である。

前記の一般操作によりスラブからプレートをプ レスし、そしてプレートを例4~6に記載のよう にして照射に露光させた。プレートを例17に記 載の市販の処理機のプロトタイプのものの中で、 2-(2-プトキシエトキシ)エタノール/水 ( 1/9 )中の 0.8 %炭酸ナトリウム溶液中で 20分間現像させた。レリーフは例1のプレート に対して記載の照射に30分間露光させ1.0時間 の後露光を使用したプレートについて測定された。15 硬度は段階(2)でプロセス透明画を使用しなかつた 他は本例に記載のようにして露光させたプレート について測定された。レリーフ 9.7ミル、ショア A硬度70。

これらの例は、種々のカルボキシル含量および 20 アクリロニトリル含量の高分子量ブタジェン/ア クリロニトリル共重合体の使用を示す。一般操作 に従つて、表 VIの適当な高分子量ブタジエン/ア クリロニトリル共重合体を包含する次の光感受性 •

<b>6</b> 1	高分子量共重合体
2 0	「ハイカー®1072-CG」
2 1	「クリナク <sup>®</sup> 110-C 」
2 2	「クリナク®211」
2 3	「クリラク® 6 8 — 0 6 4 」クラム

例21~23の高分子量共重合体は組成が「ハ イカー®1072-CG」(例1)に似ているが しかしそれらは次のように、異なつたカルボキシ ル含量を有している。「クリナク (Krynac)® 110℃」(ポリサー社製品)はムーニー粘度= 50 . M n =~30,000、アクリロニトリル含 量~31~34%、カルボキシル含量~1%であ

「クリナク®211」(ポリサー社製品)はム ーニー粘度=55、アクリロニトリル含量~31 - 3 4 %、カルボキシル含量~ 4.5 %である。 「タイラク (Tylac)®68-064 ]クラム

・組成物を100℃でミル処理することによりブレ - ンドした。

	高分子量共重合体(表 VI)	16 0 部
;	「ハイカー®CTBNX (1300×9)」(例1)	20部
	トリエチレングリコール ジアクリレート	18部
	ベンゾインイソプチルエーテル	2 部

前記の一般操作によりスラブからプレートをプ レスし、そしてプレートを例4~6に記載の照射 に露光させた。プレートを例17に記載の市販の 処理後のプロトタイプのものの中で2-(2-ブ トキシエトキシ ) エタノール/水(1/9)中の 0.8%炭酸ナトリウム溶液中で20分間現像させ た。その結果は表 VI に要約されている。後露光時 間は15分であつた。レリーフは例1のプレート に対して記載の照射に30分間露光させ1.0時間 の後露光を使用したプレートについて測定された。 硬度は段階(2)でプロセス透明画を使用しなかつた 他はこれらの例に記載のように露光されたプレー トについて測定された。現像プレートは例1のプ レートと同様の物理的性質を有していた。

VI

レリーフ(ミル)	ショアA硬度
2 0	6 4
2.6	6 6
2 4.6	6 6
9. 9	6 6

は攪拌された7.5%水性塩化ナトリウム溶液中に 徐々にそれを注ぐことによつて「タイラク®68 35 - 064 ] ラテツクス重合体乳剤(ラインホール ド・ケミカルス社製品、アクリロニトリル含量 ~40%、カルポキシル含量~6%)を凝固させ るととにより製造された。このクラムはプレンダ ー中で蒸留水で洗浄されそして使用前に40~ 50℃で真空中で一定重量となるまで乾燥された。

本例はカルポキシル基を有しない低分子量ブタ ジェン/アクリロニトリル共重合体の使用を示し ている。次の光感受性組成物を一般操作に従って

ミル処理することによつて100℃でプレンドした。

「ハイカー<sup>®</sup>1072-CG」 65部 (例1·)

「ハイカー®1312 」 低分子景共重合体

15部

トリエチレングリコール ジメタクリレート

18部

ベンゾインイソプチルエーテル 2部 「ハイカー<sup>®</sup>1312」(ピー・エフ・グツド 10 リツチ・ケミカル社製品)は低分子量〔ブルツクフイールド粘度(1642ピンドル)=100,000 eps (30℃)、Mn=1200〕の液体状プタジエン/アクリロニトリル共重合体(33%アクリロニトリル含量)である。 15

前記の一般操作によりスラブからプレートをプレスし、そしてプレートを例4~6に記載の照射に露光させた。プレートを例17に記載の市販の処理機のプロトタイプのものの中で2~(2~ブトキシエトキシ)エタノール/水(1/9)中の200.8%炭酸ナトリウム溶液中で20分間現像させた。レリーフは例1のプレートに対して記載の放射に30分間露光させ1.0時間の後露光を使用したプレートについて測定された。硬度は段階(2)でプロセス透明画を使用しなかつた他は前記のよう25にして露光されたプレートについて測定された。

レリーフ22ミル、ショアA硬度56<mark>。</mark> 例 25

本例は遊離ラジカル生成性化合物としてのベンジルジメチルアセタールの使用を示す。次の光感受性組成物を一般操作に従つてミル処理するととによつて100℃でプレンドした。

「ハイカー®1072-CG」 (例1) 61部

「ハイカー®CTBNX (1300×9)」(例1)

20部

1,6-ヘキサメチレングリコ ールジアクリレート

18部

ベンジルジメチルアセタール

1 部

前記の一般操作によりスラブからプレートをプレスし、そしてプレートを例4~6に記載のようにして照射に露光させた。プレートを例1 7 に記載の市販の処理機のプロトタイプのものの中で2ー(2ープトキシエトキシ)エタノール/水(1/9)中の0.8 %炭酸ナトリウム溶液中で20分間現像させた。レリーフは例1のプレートに対して記載の照射に30分間露光させ1.0時間の後露光を使用したプレートについて測定された。硬度は段階(2)でプロセス透明度を使用しなかつた他は本例に記載のようにして露光されたプレートについて測定された。レリーフ19.0ミル、ショアA硬度53。